MICROSCOPIO DE RASTREO LÁSER CONFOCAL ZEISS LSM 700:



4 Líneas de làser	Línea de láser 405 nm (potencia salida làser 5mW)
	Línea de láser 488 nm (potencia salida làser 10mW)
	Línea de láser 555 nm (potencia salida làser 10mW)
	Línea de láser 639 nm (potencia salida làser 5mW)
	Objetivo W N-Achroplan 10x/0,3 M27 (dt=2,6 mm)
	Objetivo Plan-Apochromat 20x/0.8 Ph2 M27
	(dt=0.55mm)
	Objetivo W Plan-Apochromat 40x/1,0 Ph3 M27
Objetivos	(dt=2,5mm), VIS-IR
Objetivos	Objetivo Plan-Apochromat 40×/1,3 Oil DIC M27
	(dt=0,2 mm), (UV)VIS-IR
	Objetivo Plan-Apochromat 63x/1,40 Oil DIC M27
	(dt=0,19 mm)
Resolución lateral máxima	• 200 nm
	Dos detectores confocales de fluorescencia
Sistema de detección	(Fotomultiplicadores de alta sensibilidad)
	Software ZEN
Aplicaciones	Imagen 3D
	Fluorescencia múltiple i análisis de colocalización
	Captación de imagen in vivo

MICROSCOPIO ÓPTICO DE EPIFLUORESCENCIA NIKON ECLIPSE 90i:



lluminación	 Lámpara DC visible 12V, 100W Lámpara de mercurio 100W
Objetivos	 Objetivo Plan Apo 2x/0.1 Objetivo Plan Fluor 10x/0.30 DIC L/N1 Objetivo Plan Apo 20x/0.75 DIC M/N2 Objetivo Plan Apo 40x/0.95 DIC M/N2 Objetivo Plan Apo 60x/1.4 Objetivo Plan Apo 100x/1.4
Magnificación	• 16-2000x
Filtros de fluorescencia	 DAPI: Ex 340-380 / DM 400 / BA 435-485 FITC: Ex 465-495 / DM 505 / BA 515-555 G-2A: Ex 510-560 / DM 575 / BA 590
Sistema de detección	Cámara Nikon DXM1200F (Software ACT-1)
Métodos de observación	 Campo claro o brightfield Epifluorescencia DIC o Nomarski Luz polarizada

MICROSCOPIO ÓPTICO DE EPIFLUORESCENCIA NIKON ECLIPSE 80i:



Iluminación	 Lámpara DC visible 12V, 100W
	 Lámpara de mercurio 100W
Objetivos	Objetivo Plan UW 2x/0.06
	 Objetivo Plan Fluor 4x/0.13
	 Objetivo Plan Fluor 10x/0.30 DIC L/N1
	 Objetivo Plan Apo 20x/0.50 DIC M
	 Objetivo Plan Apo 40x/0.95 D IC M/N2
	Objetivo Plan Apo 100x/1.4 Oil DIC H
Magnificación	• 20-1000X
Filtros de fluorescencia	 UV-2A: Ex 330-380 / DM 400 / BA 420
	 B-2A: Ex 450-490 / DM 505 / BA 520
	• G-2A: Ex 510-560 / DM 575 / BA 590
Sistema de detección	Cámara Nikon DXM1200F (Software ACT-1)
Métodos de	Campo claro o brightfield
observación	Epifluorescencia

MICROSCOPIO ÓPTICO DE EPIFLUORESCENCIA NIKON ECLIPSE TE2000-E:



lluminación	 Lámpara DC visible 12V, 100W
	 Lámpara de mercurio 100W
Objetivos	Objetivo Plan Fluor 10x/0.30 Ph1 DLL
	Objetivo Plan Apo 20x/0.45 DIC Ph1 DM
	Objetivo Plan Apo 40x/0.60 DIC M
	Objetivo S Fluor 40x/1.3 Oil
	Objetivo Plan Apo 100x/1.3 Oil Ph3 DLL
Magnificación	• 100-1500X
Filtros de fluorescencia	DAPI: Ex 340-380 / DM 400 / BA 435-485
	• FITC: Ex 465-495 / DM 505 / BA 515-555
	• G-2A: Ex 528-553 / DM 565 / BA 578-633
Sistema de detección	Cámara Nikon DS-2Mv color (Software NIS-
	Elements)
	Cámara Hamamatsu ORCA-ER monocromática
	(Software Metamorph)
Métodos de observación y aplicaciones	Campo claro o brightfield
	Epifluorescencia
	Contraste de fases (10x i 20x)
	 Muestra fijada o in vivo, con controlador de
	temperatura para hacer RT a 50℃
	 Stacks en z i time-lapse (platina motorizada)

MICROSCOPIO ÓPTICO DE EPIFLUORESCENCIA NIKON ECLIPSE TE2000-U:



	Lámpara DC visible 12V / 100W
lluminación	Monocromador Cairns con lámpara de Xenón de
	150W, longitudes de onda 300-700 nm
	Objetivo Plan Fluor 10x/0.30 Ph1 DLL
	Objetivo Plan Apo 20x/0.45 DIC Ph1 DM
Objetivos	Objetivo Plan Apo 40x/0.60 DIC M
	Objetivo S Fluor 40x/1.3 Oil
	Objetivo S Fluor 100x/0.5-1.3 Oil
Magnificación	• 100-1500X
	- D535/25 (400-600 nm)
Filtros de	• D605/55M (500-700 nm)
fluorescencia	• D510/40M (320-620 nm)
	• HQ530/50 (300-750 nm)
Sistema de detección	Cámara Hamamatsu ORCA-ER (Software
	MataFluor)
	Campo claro o brightfield
	Epifluorescencia
Métodos de	Contraste de fases (10x i 20x)
observación y	In vivo, con controlador de temperatura para hacer
aplicaciones	RT a 50°C
	Timelapse: calcio intracelular, pH, potencial de
	membrana